(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-309202

(43)公開日 平成8年(1996)11月26日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I	技術表示箇所
B01J 35/02		B 0 1 J 35/02 J	
B01D 53/86		C 0 2 F 1/30	
	ZAB	C 2 3 C 14/08 B	
C 0 2 F 1/30		C	
// C 2 3 C 14/08		E	
	審查離求	未請求 請求項の数3 FD (全3頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平 7-146723	(71)出顧人 000005278	
		株式会社プリヂストン	
(22)出顧日	平成7年(1995)5月22日	東京都中央区京橋1丁目16	0番1号
		(72)発明者 野口 智子	
		東京都小平市小川東町3-	-3-6-310
		(72)発明者 吉川 雅人	
		東京都小平市上水本町3-	-16-15-102
		(72)発明者 内藤 壽夫	
		神奈川県川崎市宮前区馬緤	∮969 — 1
		(74)代理人 弁理士 小島 隆司	

(54) 【発明の名称】 光触媒体

(57)【要約】

【構成】 表面に微細凹凸が形成された基材上に光触媒膜を形成してなることを特徴とする光触媒体。

【効果】 本発明の光触媒体は、触媒効率が高く、光触 媒膜の密着性もよく、光触媒が膜状であるので、取扱性 もよいものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に微細凹凸が形成された基材上に光 触媒膜を形成してなることを特徴とする光触媒体。

【請求項2】 表面に微細凹凸が形成された基材が曇り ガラスである請求項1記載の光触媒体。

【請求項3】 光触媒膜が、酸素分子を有するガスを含有する不活性ガス中で金属ターゲットを用いてリアクティブスパッタリングを行うことによって得られる金属酸化物膜である請求項1又は2記載の光触媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、水浄化、空気浄化、消 臭、油分の分解等に有効に用いられる光触媒体に関す る。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、 TiO₂, ZnO, WO₃, Fe₂O₃, SrTiO₃等の 金属酸化物が光触媒として水浄化、空気浄化、消臭、油 分の分解などに広く使用されている。このような光触媒 は、通常粉末状で用いられ、例えば浄化、脱臭すべき水 20 などの液体中に撹拌、分散させて使用されているが、か かる粉末状の光触媒では使用後に回収することに手間を 要し、回収が困難な場合もある。粉末状の光触媒を固定 化するために、粉末にバインダーとして樹脂やゴムなど を混ぜて練り、それを基材に塗って数百℃で焼結させる 方法もある。しかし、このバインダー固定法の場合、金 属酸化物を基材に密着よく担持することが難しく、密着 性を上げるためにバインダー量を多くすると触媒効果が 弱まり、少ないと密着できない。光触媒を基材に膜状に 密着させる方法として金属アルコキシド溶液を用いてゲ 30 ルコーティング膜を作成し、それを数百℃で加熱するゾ ルーゲル法で得た金属酸化物膜を光触媒に用いることも 知られているが、ゾルーゲル法の場合、均一で薄い膜を 基材に密着させることが難しく、基材に表面積の大きい 微細な凹凸のある材料を用いても、厚い膜で覆ってしま うために、基材の効果が生かされず、光触媒の表面積が 小さくなり、分解効率も悪くなってしまう。

【0003】本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、触媒効率に優れ、取扱性も良好な光触媒体を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段及び作用】本発明者らは、 上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、基材と して曇りガラス等の表面に微細凹凸を有する基材を用 い、この基材上に光触媒膜を形成することにより基材の 表面積も大きく、しかも光散乱作用もある上、光触媒膜 が密着よく担持されるので、光触媒の効率が高く、殺 菌、脱臭等の効果をより有効に発揮することを知見し た。またこの場合、光触媒膜として、酸素分子を有する ガスを含有する不活性ガスの存在下において全屋ターゲ ットを用いてリアクティブスパッタリングすることにより得られた金属酸化物薄膜が、基材に薄く均一に、より密着よく形成され、バインダーを使用しないので光触媒作用が効率的になることを知見し、本発明をなすに至った。

2

【0005】従って、本発明は、曇りガラス等の表面に 微細凹凸を有する基材上に光触媒膜を形成した光触媒 体、及び、この光触媒膜が酸素分子を含むガスを含有す る不活性ガス中で金属ターゲットを用いてリアクティブ 10 スパッタリングを行うことによって得られた金属酸化物 膜よりなる光触媒体を提供する。

【0006】以下、本発明につき更に詳述すると、本発明の光触媒体は、上述したように、表面に微細凹凸を有する基材上に光触媒膜を形成したものである。ここで、該基材としては、すりガラス、型板ガラス等の曇りガラスが好適に用いられる。また、光触媒膜としては、TiO2, ZnO, WO3, Fe2O3, SrTiO3等の金属酸化物膜が用いられる。

【0007】このような光触媒膜を形成する方法は特に 制限はなく、公知のゾルーゲル法によって上記基材上に 膜形成することもできるが、膜形成の容易さ、膜厚の制 御、均一性、膜性能、基材への密着性の点からリアクティブスパッタリング法を採用して上記基材に光触媒膜 (金属酸化物膜)を形成することが推奨される。

【0008】ここで、このリアクティブスパッタリング 法は、酸素分子を含むガラスを含有する不活性ガス中で 金属ターゲットを用いてスパッタリングを行うものであ るが、用いる金属ターゲットとしては、所望する金属酸 化物MeOx (MeはAl, Co, Cr, Cu, Fe, In, Mg, Sn, Ti, Zn等の金属を示し、xは金 属の種類によって異なるが、0~10、好ましくは0~ 5の範囲の正数であり、xは必ずしも金属の価数に相当 していなくともよい) に対応した金属である。この場 合、特には光触媒として優れた TiO_2 , ZnO, WO₃, Fe₂O₃, SrTiO₃等に対応した金属である。 また、酸素分子を有するガス (酸化性ガス) を含有する 不活性ガスの存在下で上記金属ターゲットより金属をス パッタさせ、上記基材上にこのスパッタされた金属の酸 化物膜を形成するものであるが、上記酸化性ガスとして は、酸素、オゾン、空気、水等が用いられるが、通常は 酸素が用いられる。一方、スパッタリング用の不活性ガ スとしては、ヘリウム、アルゴン等が用いられるが、工 業的に安価なアルゴンが好ましい。なお、上記不活性ガ スと酸化性ガスとの流量比 (容量比) は適宜選定される が、不活性ガス:酸化性ガス=100:0.1~10 0:100の範囲とすることが好ましい。

が密着よく担持されるので、光触媒の効率が高く、殺 【 0009】本発明において、リアクティブスパッタリ 菌、脱臭等の効果をより有効に発揮することを知見し ング装置、スパッタリング圧力等のスパッタリング条件 た。またこの場合、光触媒膜として、酸素分子を有する などは特に制限されず、公知の装置、条件を採用するこ ガスを含有する不活性ガスの存在下において金属ターゲ 50 とができる。例えば、DCマグネトロンスパッタリン 3

グ、対向スパッタリングなどの装置を用いることがで き、またスパッタリング時の圧力は高真空下から大気圧 下とすることができるが、通常1mTorr~1Tor rの真空下で行われる。

【0010】以上のようにして得られる本発明の光触媒 体は、公知の光触媒体と同様にして使用することがで き、例えばこの光触媒体に光を照射することによって光 触媒が励起し、殺菌、脱臭等の作用を発揮するもので、 水浄化、空気浄化、消臭、油分の分解などに用いること ができる。この場合、本発明の光触媒体は、基材が微細 10 た。結果を表1及び表2に示す。 凹凸を有するものであるから、その表面積も大きく、光 散乱効果もあるので、触媒効率が高く、臭気成分などを 効率よく分解できる。また、光触媒膜の密着性もよく、 長期間安定してその効果を発揮する。

[0011]

【発明の効果】本発明の光触媒体は、触媒効率が高く、 光触媒膜の密着性もよく、光触媒が膜状であるので、取 扱性もよいものである。

[0012]

【実施例】以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具 20 体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限される

【0013】 〔実施例,比較例〕 基材の30mm×40 mmの面に対し、マグネトロンスパッタリング法 (ター ゲット Ti)で、酸化用ガスとして酸素10m1/分 をアルゴンガスとともにスパッタ装置内に流し、ガス圧 10mTorr、ターゲット投入パワー400Wで30 分成膜を行った。

【0014】基材は、すりガラス板、平滑なガラス、シ

ョットブラストにより表面に微細な凹凸を形成したポリ メチルメタクリレート (PMMA) 板、平滑なPMMA

板である。

【0015】これらの光触媒を、トリクロロエチレン1 Oppmを含む30mlの水中に浸し、500W超高圧 水銀灯(300 n m以下をカット)を照射した。

【0016】照射30分後のトリクロロエチレンの濃度 を測定し、分解率60%以上のものをA、30%以上6 0%未満のものをB、30%未満のものをCと評価し

【表1】

[0017]

基材		評価	
実施例1	すりガラス	A	
比較例1	平滑なガラス	В	

[0018]

【表2】

	基材	評価
実施例2	ショットプラスト処理PMMA	A
比較例2	РММА	В

以上の結果より、本発明の光触媒体は触媒効率が高いこ とが認められた。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C23C 14/08			C23C	14/08	J	
					K	
				14/34	M	
			B 0 1 D	53/36	G	
14/34					ZABJ	